PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-071683

(43) Date of publication of application: 27.03.1991

(51)Int.CI.

H01S 3/08

(21)Application number : **01-206979**

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

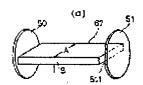
(22)Date of filing:

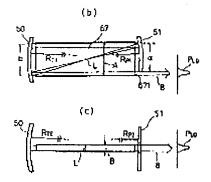
11.08.1989

(72)Inventor: NISHIMAE JUNICHI

YOSHIZAWA KENJI TAKI MASAKAZU

(54) GAS LASER DEVICE





(57) Abstract:

PURPOSE: To improve a resonator in stability as a whole by a method wherein reflecting surfaces most adapted to an unstable type resonator are made to work on the broad side of a discharge space in cross section to constitute an unstable resonator of negative branch, and reflecting surfaces most adapted to an optical waveguide resonator are made to work on the narrow side of the discharge space in cross section to constitute an optical waveguide resonator.

CONSTITUTION: The reflecting surfaces possessed of a first curvature of mirrors 50 and 51 are combined to constitute an unstable type resonator of negative branch in a discharge space in the direction of one-dimensional A or a longer side of the discharge space in cross section, and the reflecting surfaces of a second curvature constitute an optical waveguide resonator in the direction of one-dimensional B or a shorter side of the discharge space in cross section. Therefore, there is a focal point in the resonator, but light rays 8 do not concentrate on a

single point but on a line, so that the light rays 8 are decreased in concentration rate and problems such as optical damage and the like caused by the concentration of light can be prevented, and moreover a feature that an unstable type resonator of negative branch is insensitive to the inclination of reflecting mirrors is displayed to the utmost. By this setup, a gas laser device of excellent stability can be obtained.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-71683

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月27日

H 01 S 3/08

6940-5F H 01 S 3/08

Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 気体レーザ装置

②特 願 平1-206979

20出 願 平1(1989)8月11日

⑫発 明 者 西 前 順 一 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

中央研究所内

⑫発 明 者 吉 沢 憲 治 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

中央研究所内

⑫発 明 者 滝 正 和 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

中央研究所内

⑪出 顋 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑭代 理 人 弁理士 佐々木 宗治 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

気体レーザ装置

2. 特許請求の範囲

レーザ気体の励起を放電により行なう気体レー ザ装置において、放電によるレーザ気体の励起が 行なわれる放電空間を、レーザ光軸方向に垂直な 断面の縦と横の寸法が異なる偏平なスラブ状に形 成し、この放電空間の両端に夫々レーザ共振器ミ ラーを配置すると共に少なくとも一方のミラーは 一方向に第1の曲率の反射面とこれと直交する方 向には第2の曲率の反射面とを持った非対称凹面 鏡を用いて、放電空間断面における寸法の長い方 の1次元については前記第1の曲率の反射面を作 用させて、負ブランチの不安定型共振器を構成し、 放電空間断面における寸法の短い方については前 記第2の曲率の反射面を作用させて光導波路共振 器を構成し、さらに、放電空間断面における寸法 の長い方の一端部からレーザピームを取り出すよ うにしたことを特徴とする気体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、レーザ気体の励起が行なわれる放電空間が、 偏平なスラブ状をしている気体レーザ 装置に関し、特にそのレーザ共振器の安定性の向上に関するものである。

[従来の技術]

第 5 図は特開昭 6 3 - 1 9 2 2 8 5 号公報に示された従来の気体レーザ装置の振略断面図、第 6 図図でのレーザ装置の振略を示す概略平面図である。図において、(11)は 7 2 MHz 高周波ケーブルで、(21)は電力整合回路、(22)は高周波ケーブルでは電優である。(75)は放電用酸間、(76)、(77)は電極(71)(73)、(74)は電極の表面で光学反射面に研磨して1)(77)を絶縁するスペーサ、(78)は U 字形をしたがある。(75)は放電用酸間、(78)は U 字形をしたよりなる組立体が基部(78)上に取付けられ、U字がわなる組立体が基部(78)上に取付けられ、U 字がわなる組立体が基部(78)上に取付けられ、 U 字がわなる組立体が基部(79)により閉じられ、モシャクを

いる。また、レーザ共振器は第6図に示すように、 凹球面の全反射鏡 (52)と凸球面の全反射鏡 (53)と から構成されている。

[発明が解決しようとする課題]

上記のような従来の気体レーザ装置では、レー

型共振器を構成し、放電空間断面における寸法の短い方の1次元については第2の曲率の反射面を作用させて光導波路共振器を構成し、さらに、放電空間断面における寸法の長い方の一端部からレーザビームを取り出すものである。

[作用]

ザ共振器が凹面鏡と凸面鏡の組み合わせの、いわゆる正プランチ不安定型共振器となっているため、反射鏡の傾きに非常に敏感で、反射鏡の傾きの調整が行ない難く、しかも温度による変形等で調整が狂い易いため、共振器の安定性の確保が難しいといった問題点があった。

この発明は、かかる問題点を解決するためになされたもので、反射鏡の傾きに鈍感で、反射鏡の傾きの調整が容易で、安定性の良い気体レーザ装置を得ることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

[実施例]

第1図(a) はこの発明の一実施例における共振器を示す斜視図、第1図(b) は第1図(a) に示す共振器の不安定型共振器側の概要を示す平面図、第1図(c) は第1図(a) に示す共振器の光導波路共振器側の概要を示す側面図である。

第1図(a)・(b) 及び(c) において、(50)は全を反射をつく(50)は不事の全反射をうって(50)は不事の全反射を対した。 第1の全の対した。 第1のとりがある。 第1の出来の反射を対した。 第2の出来の反射を対した。 第1のには、 (50)は不事の反射を対した。 第1のは、 (50)は不事の反射を対した。 第1のの反射を対した。 第1のの反射を対した。 第1ののが対した。 第1ののが対した。 ないのがある。 対対ののがある。 対対ののは、 ないのがある。 対対のののは、 ないのがある。 対対のののは、 ないのがある。 対対のののは、 ないのがある。 対対のののは、 ないのがある。 対対ののは、 ないのは、 ないのがある。 対対ののには、 ないのは、 ないのがある。

(67)は放電空間で、第5図における電極(71), (72)の表面で囲まれた放電用隙間(75)に相当する空間である。この放電空間(67)は、レーザ光軸方向に垂直な断面の縦と横の寸法(A及びB)が異なる偏平なスラブ状に形成されており、寸ある。ない大事波路の略化して輪郭のみ示してが、放電空間(67)の図示は簡略がして輪郭の(50), (51)は第1図(a)に示す平面図で、第1回のに光を拡大するように、第1回(b)に示すの反射面同士を対向させて配置してある。

以上のように構成された共振器は、放電空間断面における寸法の長い方の1次元については、つまり図示のA方向についてはミラー(50)及び(51)の第1の曲率の反射面を組み合わせた負ブランチの不定定型共振器となっており、放電空間断面における寸法の短い方の1次元については、つまり

(51)にはピーム取り出し部 (511) が設けてある。 このレーザピーム取り出し部 (511) は、この実施 例ではミラー (51)の一部を切欠いて直線状のアパ ーチャを形成したものである。

上記実施例では、ミラー (50)にトロイダルミラー、ミラー (51)にシリンドリカルミラーを用いてもあが、両方共トロイダルミラーを用いてもよって、一方のみをトロイダルミラー又はシリンドリカルミラーとし、もう一方を球面の凹面鏡を用いたした場合でも、両方とも球面の凹面鏡を用いたものに比し、光導波路共振器側のモードを良好なものにすることができる。

なお、図において、 P_{L0}はミラー (51)から取り出されるレーザ光強度分布を示しており、 R_{T1}及び R_{T2}はミラー (50)の第 1 及び第 2 曲率半径、 R_{P1}及び R_{P2}はミラー (51)の第 1 及び第 2 の曲率半径である。また、 a 及び b はミラーの有効長さを示している。

次に、不安定型共振器の機械的変動、つまりミラーの傾き(以下、ミスアライメントと記す)に

図示の B 方向については、第 2 の曲率の反射面による光導波路共振器になっている。

ところで、(50)、(51)を報告とうしたは、 (51)を (51)を

さらに、負ブランチの不安定型共振器は、放電空間断面の寸法が長い方の一端部(671)からのみレーザピーム(8)を取り出すために、レーザ光軸を放電空間の中心軸よりずらしてある。即ち、ミラー(50)及び(51)の少なくとも一方は放電空間の中心軸に対し傾けて配置してある。また、ミラー

対する感度について説明する。

第2図は正ブランチ不安定型共振器のミス負度を説明図、第3図は底度を説明図、第3図は底度を説明図、イメンチ不安定型共振器のミスアライメンチを定型共振器のミスアライが第3図第3図第3図である。第2図では第3図ではるこうー(52)及びミラー(53)を示しないのの第3回のミラー(50)及びミラー(51)を示したとのの曲率中心、自はもとのの曲ずれたミラー(1)の曲率中心、自はずれたミラー(1)の曲率中心、ミラー(1)の曲で、ミラー(1)が傾いたものに垂直な線で、ミラー(1)が傾いた場合である。はずれた光軸を示している。

不安定型共振器のミスアライメントに対する感度は、学会誌(IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS , DECEMBER 1969, P. 579)に記載されているように、下記(1) ~(3) 式で表わされる。

$$M = \frac{\phi}{\theta} \qquad \cdots (1)$$

$$M_{+} = \frac{2 m}{m-1} (\mathbb{E} \mathcal{I} \ni \mathcal{I} \mathcal{I}) \qquad \cdots (2)$$

$$M_{-} = \frac{2m}{m+1}$$
 (負プランチ) ... (3)

ここで、mは拡大率で共焦点(Confocal)共振器においてはミラーの曲率比で考えられる。

$$m = \frac{R_1}{R_2}$$
 (負プランチ) … (4)

$$m = -\frac{R_{\perp}}{R_{2}} \quad (\vec{E} \vec{J} \vec{\ni} \nu \vec{+}) \qquad \cdots (5)$$

R₁, R₂ はミラー(1) 及び(2) の曲率半径で、 凸曲率と凹曲率を±符号で区別しているため(5) 式は負となる。

このmは、幾何(光)学的にはエッジやアパーチャによって制限されたミラーの有効長さ(第 1 図、第 6 図に示す a 及び b) の比になる。

面寸法Bの方)については関係がない。

所で、負ブランチの不安定型共振器は、共振器 内に焦点があり、通常の円筒軸対称の共振器に用 いると共振器内に光が集中する一点が生じ光学損 傷等の問題があるため、一般にはほとんど用いら れていない。これに対し、この発明は放電空間断 面における寸法の短い方の1次元は光導波路共振 器を構成した通常の円筒軸対称でない共振器にお い て 、 負 ブ ラ ン チ の 不 安 定 型 共 振 器 を 適 用 し た も のである。このため、共振器内に焦点があるが、 光が集中するのは一点でなく一線 (第1図(b)及 び(c) におけるし) となり、通常の円筒軸対称の 共振器に適用した場合に比し光の集中の割合が大 きく低減され、光学損傷等の光の集中による問題 が生じることなく、しかも負プランチの不安定型 の反射鎖の傾きに鈍感である特長を最大限に発揮 できるものとなる。

放電空間長400 mm, 断面寸法 2 × 20mmの例では、第 4 図に示すように正プランチの共振器では出力 25W程度からミラーの歪によりモードがくずれ、

$$m = \frac{b}{a} \qquad \cdots (6)$$

なお、ミラーの有効長さとはエッジやアパーチャにより制限されて、実際に光の当っているミラーの部分である。(軸対称の場合は有効径になる)即ち、拡大率とは、共振器内における拡大される前のピームの大きさと拡大後のピームの大きさの比である。

第1図に従って試作したCO₂ レーザの例では、 放電空間長 400mm,断面寸法 2×20mmであり、適 当な出力結合率10%と出射ビームの対称性が両立 するように拡大率mは1.1 程度に設計されている。 この場合M、≃22、M₂ ≃1となる。

従って、負プランチのミスアライメント感度は正プランチのミスアライメント感度の1/22となる。即ち、ミラーが傾いたことによる光軸のずれは負プランチの方がはるかに少い。従って、共振器の安定性が向上する。

なお、この発明では、拡大率mは不安定側(断面寸法Aの方)のみで定義され、光導波路側(断

出力が飽和してしまうが、負ブランチの共振器では80W以上が得られた。負ブランチでも、ミラーに凹球面鏡を用いた場合は、出力は80W以上が得られたものの、光導波路方向(寸法の短い方の1次元方向)に強いサイドロブが生じ、円形のもインドが得られた。

また、ミラー(51)のレーザピーム取り出し部(511)は、直線状のアパーチャを形成しているが、放電空間断面の短い方の寸法より充分大きな直径のミラーであれば、円形ミラーを用いても問題ない。

「発明の効果]

この発明は以上説明したとおり、放電空間断面における寸法の長い方の1次元については不安定型共振器に最適な第1の曲率の反射面を作用させ

図は正ブランチおよび負ブランチ不安定型共振器による C O 2 レーザ発振器の特性を示すグラフ、第5 図は従来の気体レーザ装置の概略断面図、第6 図は第5 図に示す気体レーザ装置の共振器の構成を示す概略平面図である。

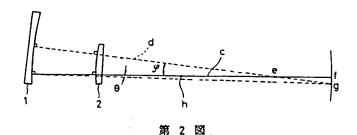
図において、(50)は全反射ミラー(非対称凹面鏡)、(51)は出口全反射ミラー(非対称凹面鏡)、(511)はレーザピーム取り出し部、(67)は放電空間、(8)はレーザピーム、Aは放電空間断面における短ける長い方の寸法、Bは放電空間断面における短い方の寸法である。

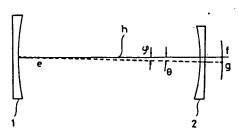
なお、図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 弁理士 佐々木 宗 治

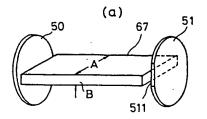
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)はこの発明の一実施例における共振器を示す斜視図、第1図(b)は第1図(a)に示す共振器の不安定型共振器側の概要を示す可図、第1図(c)は第1図(a)に示す共振器の光導の路共振器側の概要を示す側面図、第2図は正ブランチ不安定型共振器のミスアライメント感度を説明する説明図、第4

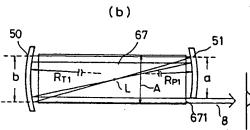


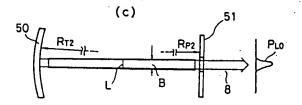


第 3 図

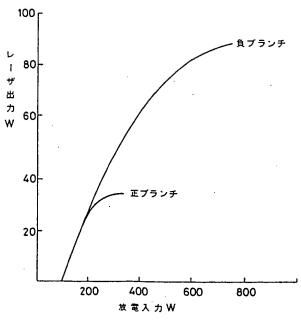


- 50: 全反射ミラー(非対称凹面鏡)
- 51: 出口金反射ミラー(非対称凹面鏡)
- 511: レーザビーム取り出し部
- 67: 故電空間
 - 8: レーザピーム
- A: 放電空間断面における長い方の
 - 寸法
- B: 放電空間断面における短い方の 寸法

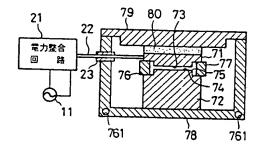




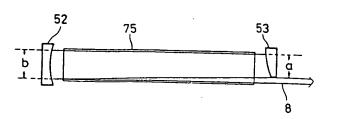
第 1 図



第 4 図



第 5 図



第 6 図